

「方式審査便覧」改訂案に対する意見募集の結果について

令和３年６月１１日
特許庁
審査業務部審査業務課

「方式審査便覧」改訂案に対して、パブリックコメント手続を実施し、各方面から御意見を募集したところ、御意見が寄せられましたので、寄せられた御意見及び御意見に対する考え方を別紙のとおり公表いたします。

なお、意見募集（パブリックコメント）時に掲載いたしました改訂案について、技術的修正を加えましたことを報告いたします。

皆様方の御協力に深く感謝を申し上げますとともに、今後とも産業財産権行政に御理解と御協力賜りますよう、お願い申し上げます。

記

１．意見募集の実施方法

（１）意見募集期間

令和３年５月２７日（木曜日）～令和３年６月２日（水曜日）

（２）意見募集の掲載媒体

電子政府の総合窓口（[e-Gov](#)）、特許庁ホームページ

（３）意見提出方法

電子政府の総合窓口（[e-Gov](#)）、電子メール、郵送

２．意見募集の結果

御意見数：２件

３．御意見の概要及び御意見に対する考え方

別紙「「方式審査便覧」改訂案に対する御意見の概要及び御意見に対する考え方」参照

４．「方式審査便覧」の改訂について

[令和３年６月１２日付「方式審査便覧」の改訂](#)